OPTIZEN 2120UV

User's Guide

K LAB Co.,Ltd.





Notice!

분광광도계 Optizen® 및 소프트웨어 OptizenView™ 는 케이랩㈜의 등록상표입니다. 본 안내서를 포함한 Optizen 제품군의 모든 관련자료는 케이랩㈜의 사전동의 없이 어떤 형태로도 변형하거나 다시 제작할 수 없습니다.

Optizen® 또는 OptizenView™ 의 사용에 관한 더 자세한 자료가 필요하시면 본 안내서의 마지막 장 "기술지원"을 참조하시거나 아래의 웹사이트를 이용하시기 바랍니다.

www.klabkis.com

목 차

| Part I. 소개 및 일반 정보 | |
|--|----|
| 1. 소 개 (Introduction) | |
| 2. 사 양 (Specifications) | 7 |
| 3. 구 조 (Constructions) | |
| 1) 외형구조 ····· | |
| 2) 시료부 (Cell Holder) | |
| 4. Accessories ····· | |
| 1) Micro Volume Cell Holder | |
| 2) Long Path Cell Holder | 11 |
| | |
| Part II. Basic Operations of Optizen | |
| 1. 스위치를 켜면 ····· | 12 |
| 2. 기능 제어 (Key Operation) | 13 |
| 3. MAIN 화면 구성 (Mode 선택) | 14 |
| 4. Cell 이동 방법 | 15 |
| 5. Utilites ····· | 15 |
| | |
| Part III. Measuring in Each Test Modes | |
| 1. ABS/%T/CONC | 18 |
| 1) Measurement Mode 초기화면 ······ | 18 |
| 2) Mode Setup | 19 |
| 3) Measure (Step by Step) | 19 |
| 4) Flow Chart of ABS/%T/CONC Measurement | 21 |
| 5) Flow Chart of ABS/%T/CONC Mode setup | |
| 2. Survey Scan | 23 |
| 1) Measurement Mode 초기화면 ······ | 23 |

| 2) Mode Setup | 25 |
|---|----|
| 3) Measure (Step by Step) | 25 |
| 4) Flow Chart of Survey Scan Measurement | 26 |
| 5) Flow Chart of Survey Scan Mode setup | 27 |
| 3. Standard Curve | 28 |
| 1) Measurement Mode 초기화면 ······ | 28 |
| 2) Mode Setup | 29 |
| 3) Measure with Multi Cell | 30 |
| 4) Flow Chart of Standard Curve Measurement | 33 |
| 5) Flow Chart of Standard Curve Mode setup | 34 |
| 4. ABS Ratio | 35 |
| 1) Measurement Mode 초기화면 | 35 |
| 2) Mode Setup | 36 |
| 3) Measure | 36 |
| 4) Flow Chart of Simple Kinetic Test/Mode Setup ····· | 37 |
| 5. Simple Kinetics | 38 |
| 1) Measurement Mode 초기화면 | 38 |
| 2) Mode Setup | 38 |
| 3) Measure | 39 |
| 4) Flow Chart of Simple Kinetics Test | 41 |
| 5) Flow Chart of Simple Kinetics Test Mode Setup | 42 |
| 6. Communication | 43 |
| | |
| Part IV. 기술 지원 및 A/S | |
| 1. 기술 지원 및 A/S | 44 |

Part I. 소개 및 일반 정보

1. 소 개 (Introduction)

자외선/가시광선 분광광도계 (UV/VIS Spectrophotometer Optizen Series를 구입해주셔서 감사합니다.

OPTIZEN은 간단한 수질분석에서 전문적인 이화학 실험에 이르기까지 다양한 측정을 간편하고 정확하게 할 수 있도록 도와줍니다. 편리한 인터페이스와 자동화 기능이 여러분의 실험을 쉽고, 빠르고, 정확하게 이끌어줄 것입니다.

또한, OptizenView는 분광광도계 Optizen Series의 PC-Interface용 소프트웨어로서, 다양한 버전의 Windows환경에서 실시간으로 시료의 측정 결과를 확인하고 제어할 수 있습니다.

OptizenView의 사용자 인터페이스는 Windows와 동일하게 설계되었기 때문에 Windows 사용에 익숙한 사용자라면 어렵지 않게 OptizenView를 운영할 수 있습니다.

매뉴얼의 사용법

본 사용자 설명서에는 Optizen을 사용하는데 필요한 시스템 설치, 실험의 제어, 데이터의 편집 등의 사용법이 수록되었습니다.

본 사용자 설명서는 단원 별로 구성되어 있습니다. 주제별 구성으로 "목차에서 찾기", "필요한 부분 만 보기" 등이 간편해졌으며, 우편 또는 통신(인터넷, 이 메일 등)을 통해 계속적인 업데이트를 제공합니다.

2. 사양 (Specifications)

| Wavelength Range | 190nm to 1100nm | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Spectral Band Pass Width | < 1nm | | | |
| Wavelength Accuracy | < ±0.5nm | | | |
| Wavelength Reproducibility | < ±0.1nm | | | |
| Monochromator | Modified Czerny-turner type with 1200 lines/mm Blazed grating | | | |
| Stray Light | 0.05 %T at 220 &340 nm | | | |
| Photometric Range | -0.1 to 3.0A, 0% to 125% | | | |
| Photometric Accuracy | < 1% of at 1 A | | | |
| Photometric Reproducibility | ± 0.001 A | | | |
| Noise level | < 0.001 A | | | |
| Drift | 0.002A/hr at 340nm | | | |
| Stability | ±0.002 A/hr | | | |
| Light Source | Tungsten-Halogen lamp and Deuterium lamp | | | |
| Display Mode | Backlight. Graphical, liquid crystal display with contrast control | | | |
| Sample Holder | Automatic Rotary Type 8-position multi-cell holder | | | |
| Interface Ports | RS-232 and Centronics ports | | | |
| Wavelength Slew Rate | 5000nm/min | | | |
| Wavelength Scan Rate | 1000nm/min | | | |
| Standard Capability Software | Absorbance/%Transmittance, Concentration and File manager Local Software | | | |
| | Automatic multi-cell & multi-wavelength measure | | | |
| | Advanced multi-survey scan | | | |
| | High order standard curves | | | |
| Real-time PC S/W | Time based scan (simple kinetics) | | | |
| | Absorbance ratio | | | |
| | User defined function | | | |
| Power Requirement | 220V, 50/60Hz | | | |
| Dimensions | 514(W)mm X 430(D)mm X 243(H)mm | | | |
| Weight | 16kg (Only Main System) | | | |
| Heigilt | Tong (Only Main System) | | | |

3. 구조 (Constructions)

1) 외형구조



Main



Top Side

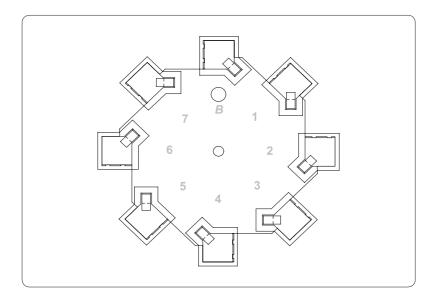
- 1 Sample Compartment
- 2 Main Case
- ③ KEY PAD with LCD

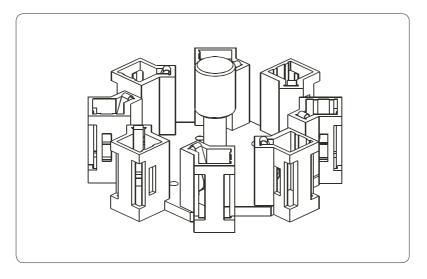


Rear Side

- ① Power Switch: 전원 ON/OFF
- ② Fuse (휴즈)
- ③ AC Power cable
- ④ COM 1 : 컴퓨터 연결 포트 (9 PIN RS-232 CONNECTOR)
- ⑤ Print (25PIN RS-232 CONNECTOR)
- 6 FAN

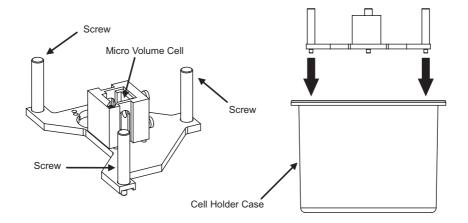
2) 시료부 (Cell Holder)





4. Accessories

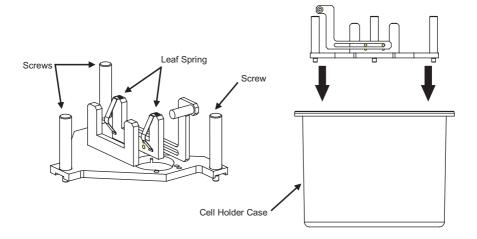
1) Micro volume cell holder



• Micro volume cell holder 설치 방법

- 1. Cell holder case에 Micro volume cell holder를 장착합니다. (3 screws)
- 2. Cell holder case 바닥에 Micro volume cell holder를 밀착합니다.
- ※ 조정 screw 3개를 회전하면서 Micro volume cell holder에 Micro volume cell를 정확하게 위치 시킵니다.

2) Long Path Cell Holder (50mm, 100mm)



• Long path cell holder 설치 방법

- 1. Cell holder case에 long path cell holder를 장착합니다. (3 screws)
- 2. Long path cell holder를 바닥까지 밀착시킵니다.
- ※ 50mm Path Cell Holder과 100mm Path Cell Holder의 차이점
- 1. 50mm Path Cell Holder: 50mm Path Cell Holder 은 50mm Block을 가집니다.
- 2. 100mm Path Cell Holder : 100mm cell을 이용하여 측정할 경우, 50mm block을 제거해야 합니 다.

Part I. Basic Operation of Optizen

1. 스위치를 켜면

| OPTIZEN Mecasys | Initial Calibration | | |
|--------------------|---------------------|--|--|
| | | | |
| CPU & | ROM OK | | |
| WAVE MO | OTER OK | | |
| CELL MO | OTER OK | | |
| FILTERM | 10TER OK | | |
| W LA | MP OK | | |
| D2 LA | MP OK | | |
| D2 WA | VE Checking | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

전원을 넣으면 기기의 이상 유무를 판단하기 위해 자가 검진을 실시합니다. 초기 자가 검진 시에 CPU & ROM, Wave Moter, Cell Moter, Filter Moter, W Lamp, D2 Lamp, D2 Wave의 상태를 점검하여 기기의 이상 유무를 판단합니다. 각각의 항목에 대하여 점검을 실시하고 결과를 표시하며 기기에 이상이 발생시에 Error를 표시하고 사용자의 확인을 기다립니다. 이 때. [ENTER]를 이용하여 다음 단계로의 진행이 가능합니다. 모든 상태가 정상일 경우 자동으로 Main 화면으로 이동합니다. Error가 발생시 VI. 기술 지원 및 A/S 로 문의하시기 바랍니다.

안정적인 측정값을 얻기 위해서는 전원을 넣은 다음 30분 가량 예열시키시기 바랍니다.

: 기기의 CPU와 ROM의 상태 확인 CPU & ROM WAVE MOTER : Wavelength 선택을 위한 구동 확인 • CELL MOTER : Multi-Cell Holder의 구동 확인

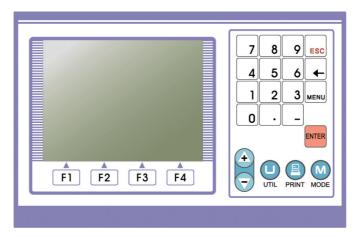
 FILTER MOTER : Filter의 구동 확인

• W Lamp : Tungsten-halogen Lamp의 상태 확인

: Deuterium Lamp의 상태 확인 • D2 Lamp

• D2 WAVE : Deuterium Lamp Wave의 상태 확인

2. 기능 제어 (Key Operation)



| 버튼 | 설명 | | | | |
|-------------|------------------------|--|--|--|--|
| F1 F2 F3 F4 | 각 화면 별로 다른 기능키 | | | | |
| 0~9 | 0에서 9까지의 숫자 키 입력 | | | | |
| • | Back Space 입력 | | | | |
| | Dot 부호 입력 | | | | |
| _ | Minus 부호 입력 | | | | |
| (1) | Cell의 위치를 이동 | | | | |
| UTIL | Utilities Mode의 Set Up | | | | |
| PRINT | 수동 Print | | | | |
| ESC | Mode에서 벗어남 또는 입력의 취소 | | | | |
| MODE | Mode Set Up | | | | |
| ENTER | 입력의 확인 또는 실행 | | | | |

3. MAIN 화면 구성 (Mode 선택)

| MAIN MENU | OPTIZEN 2120UV |
|---------------|---------------------------|
| | STANDARD CURVE |
| Select number | r that you want to change |

※ OPTIZEN 2120UV Plus 제품에서는 시간표시 기능이 지원됩니다.

Optizen Series는 그림에서와 같이 기기 자체에 응용 S/W를 탑재하고 있으며 Main 화면에서 번호를 선택하여 원하는 기능을 수행할 수 있습니다.

다른 모드의 작업으로 전환하고자 할 때에도 Main 화면으로 복귀한 후 번호를 선택하면 됩니다. 작업 전환 시에도 기기의 전원을 OFF하기 전까지 별도의 저장 없이도 이전 모드의 데이터가 유지됩니다.

1) ABS/%T/CONC

흡광도/투과율/농도가 동시에 표시되며 여러 가지 시료를 여러 파장으로 측정 가능합니다. 또한, 저장된 Standard Curve를 이용하여 농도를 자동으로 계산할 수 있습니다.

2) SURVEY SCAN

190~1100nm 의 파장 구간에서 원하는 측정구간을 선택하여 흡광도/투과도를 연속해서 측정할 수 있 습니다. 측정한 그래프를 구간별 확대/축소시켜 데이터를 확인할 수 있으며 Peaks/Valleys값을 자동으 로 검색 표시합니다.

3) STANDARD CURVE

10가지의 다양한 농도를 선택할 수 있으며 최대 7점 보정으로 검량 선을 작성할 수 있습니다. 또한 시료 수에 따라 다양한 검량선(1차, 2차, 3차, Segmented)을 선택적으로 작성할 수 있습니다. 농도와 흡광도 를 사용자 입력으로 검량 선을 작성할 수 있습니다.

4) ABS RATIO

Numerator, Denominator, Reference, Factor값을 이용하여 DNA/RNA를 측정할 수 있습니다.

5) KINETICS

시간 별 자동으로 흡광도/투과도의 변화를 측정할 수 있습니다.

4, Cell 이동 방법

Optizen Series에 기본 장착되는 8-position multi-cell holder의 Cell 선택은 [UP]/ [DOWN] 버튼 및 각 모드의 Mode Setup에 의해 결정됩니다. Cell의 위치는 각각 B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이라는 번호 를 가지고 있으며 B는 Reference(Blank) Cell을 넣는 곳으로 지정되어 있습니다. 이점 주의 하시기 바 랍니다.

5. Utilites

해당번호를 누름으로써 설정을 변경합니다.

| UTILITIES | OPTIZEN 2 | 12000 |
|--|-------------------------------|--|
| 4. LCD Co 5. Lamp C 6. Initia | p Save Mode ntrast Control | Multi CONC OFF 18 370.0 nm 690.0 nm |
| Firmware U Select numbe ESC key to r | r that you want | 5.60 to change |

1) Cell Mode

어떠한 형식의 Cell Mode를 사용할 것인지를 설정합니다. Default로 Multi Cell Mode 설정되어 있습니다.

- Multi Cell Mode : 기본 장착 셀 홀더(8-position multi-cell holder)를 이용할 경우 선택
- Single Cell Mode : Single Cell Holder를 이용할 경우 선택.

2) Unit

| UTILITIES | OPTIZEN 2120UU |
|--|---|
| CONC ppm mo1/L g/L ug/L ug/mL | ppt ppb mmo1/L mg/L mg/mL I.U. |
| ESC Key to r | eturn |

번호Key 2를 누르면 12가지의 농도 단위가 제시됩니다. [UP]/[DOWN] 버튼을 이용하여 이동한 후, [Enter]버튼을 누르면 측정 할 단위로 변경됩니다. 특별히 선택된 단위가 없을 경우. CONC로 표시됩니 다.

3) D2 Lamp Save Mode

해당 번호(No. 3)를 누름으로써 D2 Lamp Save Mode를 ON/OFF 할 수 있습니다. D2 Lamp Save Mode를 ON 할 경우 D2 Lamp가 사용되지 않는 파장영역에서는 Lamp를 OFF합니다. 이때 Wait a moment 라는 메시지가 나타나며 약 4초 정도의 시간의 소요됩니다.

※ 구입하신 분광광도계 Optizen Series는 자외선 영역(190nm)에서 근적외선 영역(1100nm)까지 광범위한 측정 범위를 갖고 있습니다. 모든 영역에서의 측정이 가능하도록 Optizen Series는 두 개의 램프를 사용하고 있으며, 이것이 Tungsten-halogen lamp(가시광선 영역에 주로 사용)와 Deuterium lamp(자외선 영역에 주로 사용)입니다.

4) LCD Contrast Control

LCD의 밝기를 조절합니다.

5) Lamp Change WL.

Tungsten-halogen lamp와 Deuterium lamp는 350nm-470nm사이의 정해진 파장에서 자동으로 서로 교체되어 각각 광원으로 이용됩니다. 두 램프가 교체되는 파장을 350nm-470nm 사이에서 설정 가능합니다. Default 값은 370nm입니다.

6) Initial Wavelength

Optizen을 켰을 때 제시되는 초기 파장을 설정할 수 있습니다. 주로 사용하시는 파장을 설정해 놓으면 실험마다 파장을 설정하지 않아도 되어 편리합니다.

7) Clear Lamp Position

W Lamp와 D2 Lamp의 위치를 초기화 합니다.

8) Set Date & Time (Only 2120uv plus)

시간표시 기능은 OPTIZEN 2120UV Plus 제품에서만 지원되는 기능입니다.

9) Calibration Mode (Secret Key: '9')

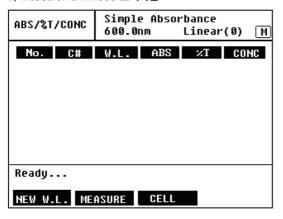
Optizen은 이 모드를 통해 파장과 셀 위치에 대해 자체 교정을 실시합니다.

- wp X: 0th order 위치.
- lp X: 1nm당 step수.
- cp: 셀 위치.
- Wavelength Tuning: Optizen 자체에서 파장 교정 작업을 수행할 수 있습니다.
- Cell Tuning: Optizen 자체에서 정확한 셀 위치를 찾아줍니다.
- Manual Input : 파장 및 셀 위치에 대한 교정 값을 입력할 수 있습니다.
- Parameter Save : Modify된 값들을 저장합니다.
- Calibration : 교정방법 선택 (One point or Two point)
- ※ 주의: 비 숙련자가 임의로 조작 시 기기 상태에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

Part III. Measuring in Each Test Modes

1. ABS/%T/CONC

1) Measurement Mode 초기화면



Measurement Mode에서는 측정파장과 측정Cell 위치를 선택하여, 흡광도(Absorbance), 투과율 (%Transmittance), 농도(Concentration)를 측정, 표시하여 주는 기능을 합니다.

〈화면 상단 항목 설명〉

 NO. : Test Index번호.

: 각 Test 의 Cell 번호 • C#

: 각 Test 의 측정파장 W.L.

 ABS : 각 Test 의 흡광도

• %T : 각 Test 의 %투과율

• CONC : 각 Test 의 농도

〈화면 하단 항목 설명〉

• NEW W,L [F1] : 측정파장을 입력합니다. 최대 8개까지 입력 가능합니다.

• MEASURE [F2] : 측정을 시작 합니다.

• CELL [F3] : Cell 번호를 ON/OFF함으로써 측정할 Cell을 선택합니다.

• DELETE [F4]: 이 기능은 측정 후에만 생성됩니다. 측정된 모든 DATA가 삭제됩니다.

2) Mode Setup

| ABS/%T/CONC | Simple Absorbance 200.0nm Linear(0) | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 1. Initialize Factor | | | | | |
| 2. Modify Factor. CONC = 1.0 * ABS + 0.0 3. Open Factor. | | | | | |
| Select number that you want to change ESC key to return | | | | | |

• Initialize Factor : 앞서 설정된 Factor를 초기화합니다.

• Modify Factor : 설정된 Factor의 Slope와 Intercept를 수정할 수 있습니다.

• Open Factor : 저장된 Factor (Standard Curve)들 가운데 해당 번호를 선택하여 Open Factor (Standard Curve)한 후 이를 이용하여 샘플의 농도를 측정할 수 있습니다. 저장된 factor값이 있을 경우에만 활성화 됩니다.

3) Measure (Step by Step)

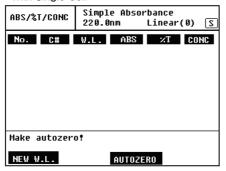
• With Multi Cell

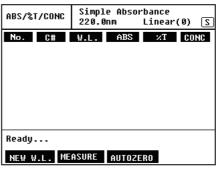
| ABS/%T/CONC | | Absorbance Linear(0) | | | |
|--|--------|-------------------------|--|--|--|
| WL1 : 200.0 | nm WL5 | | | | |
| WL2 :300.0 | nm WL6 | = | | | |
| WL3:400.0 | nm WL7 | : | | | |
| WL4:500.0 | nm WL8 | : | | | |
| Select number that you want to change ESC key to return BACK key to Clear All w.l. | | | | | |

| Simple | | Absorbance | rbance | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|
| 600.0nm | | | Linear(0) | | |
| | | | | | |
| CELL1 | : | OH | | | |
| CELL2 | : | OH | | | |
| CELL3 | : | 0 N | | | |
| CELL4 | : | OFF | | | |
| CELL5 | : | OFF | | | |
| CELLÓ | : | OFF | | | |
| CELL7 | : | 0FF | | | |
| | | | t to abone. | | |
| r that eturn | you | u wan | t to change | | |
| | CELL1 CELL2 CELL3 CELL4 CELL5 CELL6 CELL7 | CELL1 : CELL2 : CELL3 : CELL4 : CELL5 : CELL6 : CELL6 : CELL7 : | CELL1 : ON CELL2 : ON CELL3 : ON CELL4 : OFF CELL5 : OFF CELL6 : OFF CELL7 : OFF | | |

- 1. NEW W.L.[F1]누르면 상단의 좌측과 같은 화면이 제시됩니다. 여기에 측정할 파장을 입력합니다. 파장은 최대 8개까지 입력 가능합니다.
- 2. CELL[F3]을 누르면 상단의 우측과 같은 화면이 제시됩니다. 각 번호 Key를 이용하여 측정할 Cell위 치를 On합니다.
- 3. MEASURE[F2]로 측정합니다.

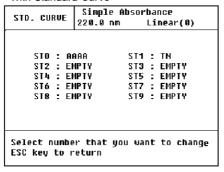
· With Single Cell





- 1. NEW W.L.[F1]를 선택하여 측정하고자 하는 파장을 입력합니다.
- 2. Blank(Reference)를 삽입 후 AUTOZERO[F3]를 이용하여 측정합니다.
- 3. AUTOZERO 측정 후 상단의 우측과 같은 화면이 제시되면 Blank를 제거하고 측정할 시료를 삽입 후 MEASURE[F2]로 측정 합니다. 다시 파장을 설정하거나 AUTOZERO를 측정하기 위해서는 [ESC] 를 이용하여 설정 Mode로 이동하여 Parameter를 재설정합니다.

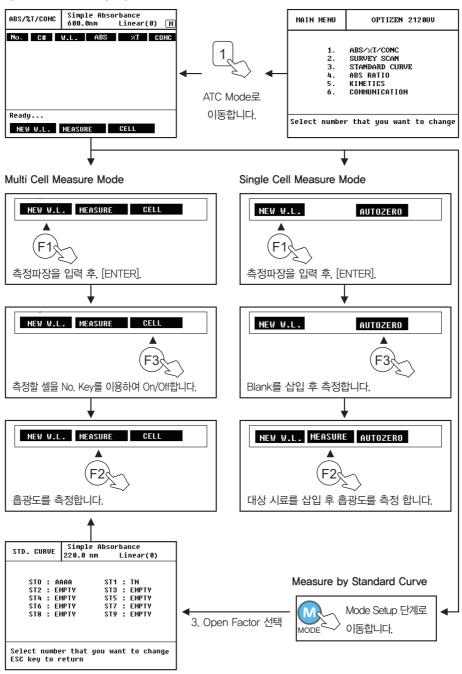
· With Standard Curve



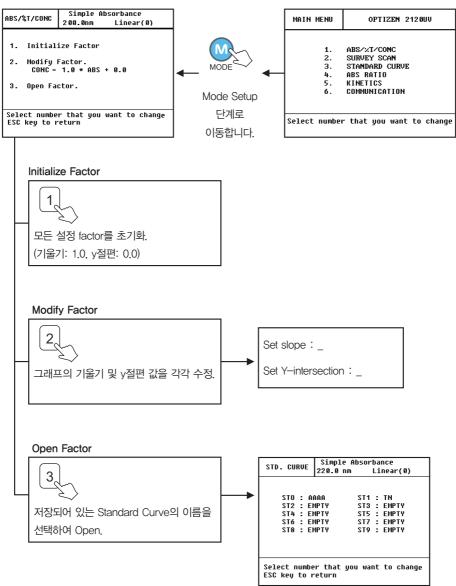
| ABS/% | T/CONC | 220. | AAAA 220.0nm Linear(0) | | P nr(0) M |
|----------------------------|-----------------------|--|--|---|----------------------------------|
| No. | C# | W.L. | ABS | Τx | CONC |
| 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 1 2 | 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 | 0.082 0.131 0.581 0.079 0.130 0.580 | 82.84 73.94 26.25 83.31 74.16 | 0.234 1.036 0.141 0.232 |
| Ready | | MEASUR | | 20.30 | DELETE |

- 1. Mode setup 단계에서 저장된 Standard Curve의 해당 번호를 선택하여 Open합니다. Ex) AAAA라고 STO위치에 저장된 Standard Curve를 적용하여 측정 하고자 할 경우 No. 0을 입력합니다.
- 2. CELL[F3]을 선택하여 측정할 셀을 선택합니다.
- 3. MEASURE[F2]를 이용하여 측정합니다. 측정결과는 상단의 우측 그림과 같이 제시됩니다.
- 4. MEASURE를 통해 재 측정이 가능하며 DELETE[F4]를 통해 측정 Data를 삭제할 수 있습니다.

4) Flow Chart of ABS/%T/CONC Measurement



5) Flow Chart of ABS/%T/CONC Mode Setup

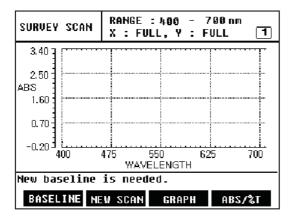


2, Survey Scan

1) Measurement Mode 초기화면

이 모드는 선택한 Cell을 지정한 파장 대역만큼 Scan 하여 그래프로 표시하여 주는 기능을 가지고 있으며, 각 파장의 흡광도와 투과율을 검색 할 수 있습니다.

Survey Scan Mode에 처음으로 들어 오면 'New baseline is needed' 라는 명령문이 제시됩니다. BASELINE의 개념은 ATC Mode의 Blank 개념과 같습니다. 반드시 BASELINE[F1]을 먼저 선택하여 스캐 해 주어야만 그 이후의 작업이 가능합니다.

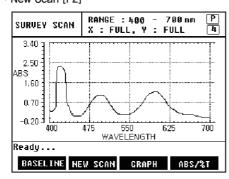


〈본 화면 항목 설명〉

• Baseline 측정 [F1] : Baseline Scan 도중에는 진행 상태를 파장으로 표시하며 Baseline Scan이 끝 나면 CALCULATING 후 'READY' 라는 안내문이 나옵니다. New Scan을

이용한 측정에 앞서 수행되어야 할 절차입니다. 흡광도 모드의 Blank측정과 같은 개념입니다.

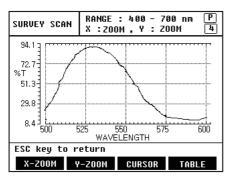
· New Scan [F2]



사용자가 측정하고자 하는 Cell을 UP/DOWN 버튼을 이용하여 지정한 후 NEW SCAN[F2]을 선택하면, 각 Cell의 지정된 파장 대역을 스캔 합니다.

파장 별 데이터를 측정하면서 상단에는 파장 과 흡광도 혹은 %투과율을 표시하고, 중앙에는 Spectrum을 표시합니다.

GRAPH [F3]



X-ZOOM [F1]

그래프를 상세하게 보기 위하여 원하는 파장의 범 위를 지정할 수 있습니다.

이 모드에 의하여 변경된 그래프는 계속 유지됩니다.

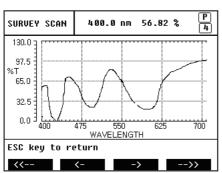
- MIN X [F2]: ZOOM하고자 하는 X축의 최소값을 입력

- MAX X [F3] : ZOOM하고자 하는 X축의 최대값을 입력

- RECALL [F4]: 그래프의 모양을 초기 상태로 복원

Y-ZOOM [F2]

그래프가 형성된 범위를 정밀하게 제시합니다. (자동으로 설정).



CURSOR [F3]

Cursor를 이동하면서 해당 파장의 흡광도를 확인합니다. 그래프의 각 파장의 흡광도나 %투과율을 순차적으로 검색하는 모드입니다. 화면 상단에 파장과 흡광도 혹은 % 투과율이 표시 됩니다. 《〈-- [F1], --》[F4]는 Peaks, Valleys 값만을 검색하기 위한 키이며, 〈- [F2], ->[F3]는 1nm씩 이

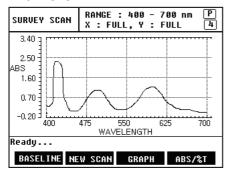
동하며 데이터를 표시하여 줍니다.

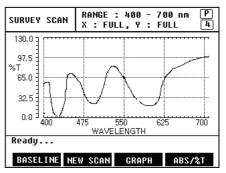
| 400 - 700 nm | P | TABLE [F4] |
|--------------|---|------------|

| SURVEY : | COUNT . | ANGE : 4 | | |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| No. | P/V | WL. | ABS | %Т |
| 1 2 3 | P U U | 426.0 446.0 491.0 | 2.060 0.162 0.743 | 9.87 68.89 18.96 |
| 4 5 | U P | 529.0 590.0 | 0.040 0.941 | 91.14 11.46 |
| ESC key | to Ret | urn | • | |

스캔 된 구간의 Peak, Valleys 값을 표시합니다. 각 Peaks, Valleys 값들의 구분, 파장의 크기, 흡광도, %투과율을 텍스트로 표시하여 주는 모드 입니다.

ABS/%T [F4]





데이터를 흡광도로 볼 것인가, 아니면 %투과율로 볼 것 인가를 결정하는 Toggle Switch입니다. Toggle시 파장의 범위는 유지 됩니다.

2) Mode Setup

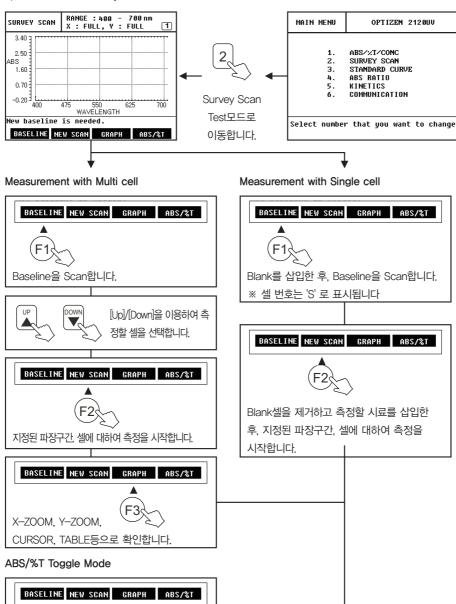
| SURVEY SCAN | RANGE : 400 - 700 nm X : FULL, Y : FULL | |
|--|--|--|
| 1. Start W | avelength 400.0 nm | |
| 2. Finish Wavelength 700.0 nm | | |
| | | |
| | | |
| Select number that you want to change ESC key to return | | |

- Start Wavelength : 스캔 할 파장의 시작점을 지정하여 줍니다. default는 400.0 nm 입니다.
- Finish Wavelength: 스캔 할 파장의 마지막 점을 지정하여 줍니다. default는 700.0 nm 입니다.
- ※ 'Set new wavelength _nm'가 제시되면 숫자 Key를 이용하여 파장을 입력합니다.

3) Measure step by step

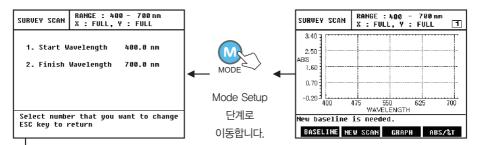
- 1. Mode setup 단계에서 측정파장 구간을 설정합니다.
- 2. 측정할 셀을 [Up]/[Down]을 이용하여 선택합니다. 이 때, 선택된 Cell의 번호는 화면 상단 우측의 박스 안에 표시됩니다.
- 3. Base Line[F1]을 측정합니다.
- 4. New Scan[F2]을 측정합니다.
- 5. Graph. Abs/%T등의 형식으로 측정 data를 확인합니다.

4) Flow Chart of Survey Scan Measurement



측정된 값을 흡광도나 투과도로서 확인합니다.

5) Flow Chart of Survey Scan Mode Setup



Start Wavelength



Set new wavelength _ nm 파장입력 후, [Enter]

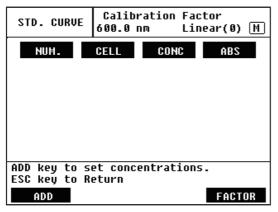
Finish Wavelength



Set new wavelength _ nm 파장입력 후, [Enter]

3. Standard Curve

1) Measurement Mode 초기화면



Standard Curve를 작성하고자 할 경우 먼저 ADD[F1] 선택하여 농도 값을 입력하면 MEASURE[F2] 가 표시 됩니다.

기존의 Standard Curve에 Data를 첨가하여 측정하고자 할 경우 FACTOR[F4]를 이용합니다. FACTOR OPEN 기능 및 DELETE기능을 가지고 있습니다.

이 모드에서는 농도를 알고 있는 표준시료를 이용하여 Standard Curve(검량선)를 만듭니다. 여기서 작성된 Standard Curve는 원하는 이름으로 10개까지 저장 할 수 있습니다.

〈화면 상단 항목 설명〉

• NUM. : Test Index번호.

• CELL : 각 Test 의 Cell 번호

• CONC : 각 Cell번호에 해당하는 농도의 파장 크기

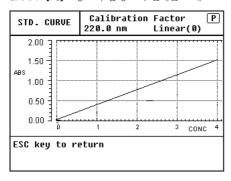
• ABS : 각 표준시료 농도의 흡광도

〈화면 하단 항목 설명〉

• ADD [F1] : ADD[F1]을 누르면 'Set concentration: _' 이라고 제시됩니다. 여기에 Standard Curve 작성을 위해 측정할 표준시료들의 농도를 차례로 반복하여 입력합니다. 최대 7개까지 입력 가능합니다. Curve를 만들기 위해서는 그래프 형식에 따라 최소 2~3개 이상을 표준시료를 측정해야 합니다.

• MEASURE [F2] : 입력된 표준농도에 대한 흡광도를 측정합니다. 측정 Data를 확인 후 재 측정 시에도 이용됩니다. 이때 기존 측정데이터는 지워집니다.

• GRAPH [F3]: 농도와 흡광도의 관계를 그래프로 제시합니다.



- FACTOR [F4]: 저장되어 있는 Factor를 불러오거나 수정 또는 삭제 할 수 있습니다.
- ※ ABS/%T/CONC 모드에서는 MODE SETUP을 이용하여 저장 된 Standard Curve를 OPEN하여 측정 하면 이에 근거한 농도 값을 구할 수 있습니다. 이때 화면 상단에 불러온 Standard Curve이름이 표시됩 니다.

측정을 마치면 GRAPH[F3]버튼이 형성되며 이를 이용하면 Standard Curve를 GRAPH형식으로 확인 할 수 있습니다.

2) Mode Setup

| STD. CURVE | Calibrat 220.0 nm | ion Factor Linear(0) |
|--|----------------------|---------------------------------|
| 1. Waveleng 2. Select 1 3. Manual 1 4. Data Cle | Íype Input | 220.0 nm LINEAR(0) NORMAL |
| Select number | | u want to change |

• Wavelength : 측정 하고자 하는 파장을 설정합니다. 해당번호를 선택하면 'Set new wavelength _ nm' 라고 제시됩니다. 여기에 숫자 Key를 이용하여 측정할 파장을 입력 후 [ENTER]을 누르면 됩니다.

• Select Type : 작성하고자 하는 Standard Curve의 형식을 No. Key 2를 반복적으로 눌러 선택합니다.

Curve의 형식에는 다음의 세 종류가 있습니다.

- Linear(0) Standard Curve: 0을 지나는 1차 직선의 형식

- Linear(N) Standard Curve: 1차 직선의 형식

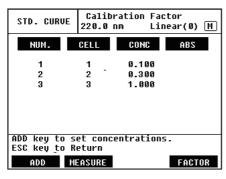
- Segmented Standard Curve : 각 점을 연결하는 그래프의 형식

• Manual Input (매뉴얼모드화면삽입)

- NORMAL : 표준시료를 이용한 측정을 통하여 Standard Curve 를 작성할 경우는 NORMAL을 선택
- INPUT: 기존 측정된 Concentration과 Absorbance Data를 사용자가 입력하여 Standard Curve 를 작성할 경우는 INPUT을 선택한다. 최대 30개의 DATA까지 수동으로 입력하여 Standard Curve를 만듭니다. 이 모드에서는 Test Mode에서 MEASURE[F2]를 하지 않 아도 자동으로 커브를 만듭니다.
- Data Clear : Data Clear를 선택하면 'Warning!! All data will be lost. Press Enter to Confirm.' 이라는 메시지가 제시되며 이때 [ENTER]를 누르면 측정된 모든 DATA를 삭제합니다.

3) Measure with Multi cell

- 1. Mode Setup을 이용하여 파장과 그래프 형식을 설정합니다.
- 2. Standard mode 초기화면에서 ADD[F1]를 선택하여 Concentration(농도)값을 차례로 입력 합니다. ADD[F1]를 선택하면, 순차적으로 증가하는 Cell의 순서에 맞춰 1번 Cell에서 7번 Cell까지 일곱 개의 농도를 입력할 수 있습니다. ADD[F1]를 1번 이상 하면, MEASURE[F2]키가 나타납니다.



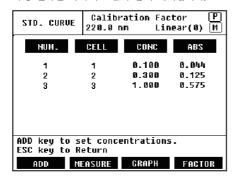
※ 단, Input mode를 선택했을 경우는 다음과 같습니다.

ADD[F1]를 선택하면 'Set Concentration : _'이 제시됩니다. 여기에 표준시료의 농도를 입력하고 [ENTER]로 확인합니다.

그러면 'Set absorbance : _'. 가 제시됩니다. 여기에 농도에 해당하는 흡광도를 입력한 후 [ENTER]로 확인합니다. 이 단계를 시료의 수만큼 반복합니다.

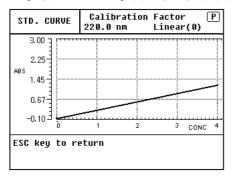
| STD. CURVE | | ation Fac m Lin | |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| NUM . | CELL | CONC | ABS |
| 1 2 3 | 1 2 3 | 1.000 2.000 3.000 | 0.100 0.200 0.300 |
| ADD key to s ESC key to R | | entrations | |
| ADD M | EASURE | | FACTOR |

3. MEASURE[F2]를 선택하여 각 Cell의 흡광도를 측정합니다. 측정은 순차적으로 한 번에 실행됩니다. 측정 결과는 좌측의 그림과 같이 제시됩니다.



- ※ Single cell Mode: Reference 측정 후 표준시료를 순서대로 삽입, 측정.
- ※ 측정 후, ADD[F1]를 이용하여 Concentration을 더 추가할 수 있습니다.

4. GRAPH[F3]를 선택하여 측정 결과를 그래프로 확인 할 수 있습니다. Graph형식은 Mode setup에서 설정된 형식입니다.



5. 측정 후 화면에서 FACTOR[F4]를 선택하면 아래와 같은 화면이 제시됩니다.

[SAVE]를 이용하여 측정 결과를 원하는 이름으로 저장합니다. [OPEN]을 이용하여 다른 Standard Curve를 Open할 수 있으며 저장된 Standard Curve를 삭제하고 자 할 경우 [DELETE]를 선택 후 해당 번호를 눌러 삭제할 수 있습니다.

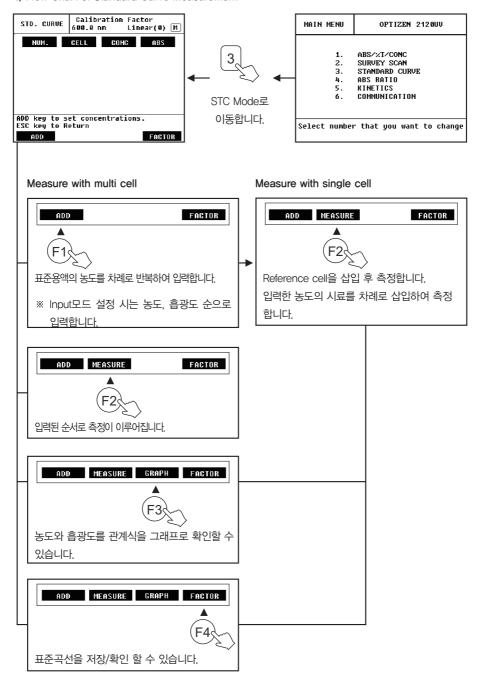
| STD. CURVE | | Calibration Factor 220.0 nm Linear(0) | | |
|-------------|-------------|--|-------------------------|--|
| NUM. | CELL | CONC | ABS | |
| 1 2 3 | 1 2 3 | 0.100 0.300 1.000 | 0.044 0.125 0.575 | |
| ESC key to | Return | | | |
| | | SAVE | | |

| STD. CURV | | Calibration Factor 220.0 nm Linear(0) | |
|-------------|------------------|--|-------------------------|
| NUM. | CELL | CONC | ABS |
| 1 2 3 | 1 2 3 | 0.100 0.300 1.000 | 0.044 0.125 0.575 |
| ESC key t | o Return OPEN | SAUE | DELETE |

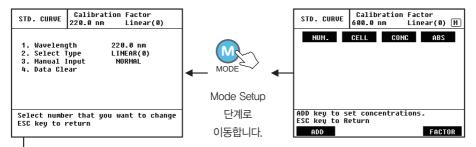
| STD. CURVE | Calibration Factor 220.0 nm Linear(0) |
|---|--|
| STO : - ST2 : EI ST4 : EI ST6 : EI | MPTY ST5 : EMPTY |
| ST8 : EI | |
| | F G H I H K L M S T U U W X Y Z |
| << | <>> |

6. 측정한 data를 삭제하고자 할 때는 Mode setup의 data clear를 이용하면 됩니다.

4) Flow Chart of Standard Curve Measurement



5) Flow Chart of Standard Curve Mode Setup



Wavelength



측정할 파장을 입력 후, [Enter]

Select Type



2번 버튼을 반복적으로 눌러 사용하고자 하는 표준곡선형태를 선택한 후, [Enter]

Manual Input



3번 버튼을 이용하여 흡광도를 측정할 것인 지 측정된 값을 입력할 것인지 결정합니다.

Data Clear

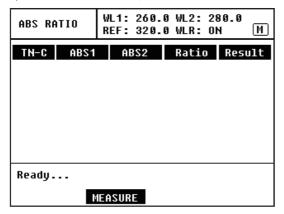


측정된 모든 값을 삭제합니다.

4. ABS Ratio

사용자가 Factor와 Wavelength를 입력하면 ABS Ratio값을 자동으로 측정하여 계산합니다. 여기서 Ratio는 A260nm/A280nm의 결과값이며 Result는 factor가 고려된 결과로 제시됩니다.

1) Measurement Mode 초기화면



2개 또는 3개의 Wavelength에 대한 Ratio를 자동으로 계산해주는 기능입니다.

초기화면에서 MEASURE[F2]를 눌러 측정을 시작합니다. 측정에 앞서 [MODE SETUP]에서 Wavelength, Cell Number, Factor를 먼저 입력하십시오, 최대 7개까지 연속 측정 가능합니다.

※ 하나의 시료에 대해 2~3개의 파장에 대해 측정하므로 다른 모드에 비해 측정시간이 좀 더 소모됩니 다.

〈화면 상단 항목 설명〉

• TN-C : TN은 총 측정 횟수를 의미하며 C는 Cell번호를 나타냅니다.

 ABS1 : Wavelength 1 (260nm)에서 측정된 흡광도를 나타냅니다.

• ABS2 : Wavelength 2 (280nm)에서 측정된 흡광도를 나타냅니다.

• RATIO : Wavelength 1과 Wavelength 2에서 측정된 흡광도의 비를 나타냅니다.

• RESULT : Ratio값에 사용자가 지정한 Factor가 고려된 값이 최종적으로 표시됩니다. Factor가 지정되지 않았을 경우 Ratio값과 같은 값을 제시합니다.

〈화면 하단 항목 설명〉

• MEASURE [F2]

| ABS RA | | WL1: 260.0 WL2: 280.0 F REF: 320.0 WLR: ON M | | |
|-------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| TN-C | ABS1 | ABS2 | Ratio | Result |
| 1-1 2-1 3-1 | 0.357 0.357 0.358 | 0.655 0.654 0.655 | 0.469 0.470 0.471 | 0.469 0.470 0.471 |
| Ready | | | | |
| MEASURE DELET | | | DELETE | |

Mode setup 단계에서 설정된 인자들을 적용하여 측정합니다.

각 파장에서 흡광도를 측정한 후 그 결과를 좌측의 그림과 같이 제시합니다.

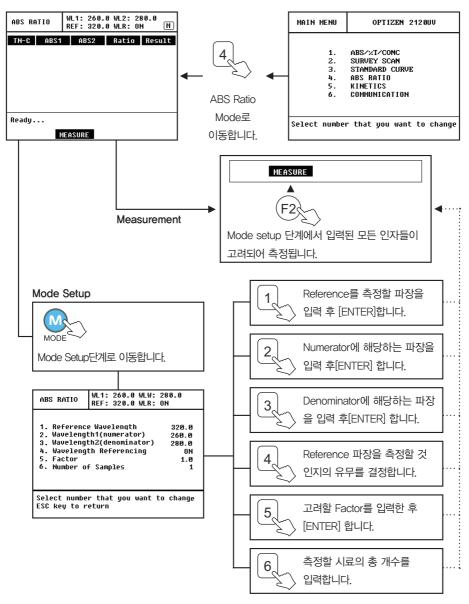
2) Mode Setup

| ABS RATIO | WL1: 260.0 VLW: REF: 320.0 VLR: | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|
| 3. Wavelengt | e Wavelength ch1(numerator) ch2(denominator) th Referencing | 320.0 260.0 280.0 ON 1.0 |
| Select numbe ESC key to r | r that you want eturn | to change |

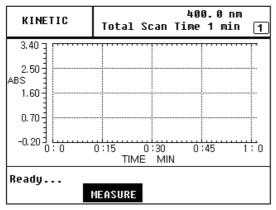
- Reference Wavelength : Reference를 측정할 Wavelength이며, Default는 320nm입니다.
- Wavelength 1 (numerator) : Ratio의 분자가 되는 값을 측정할 Wavelength입니다. Default는 260nm입니다.
- Wavelength 2 (denominator) : Ratio의 분모가 되는 값을 측정할 Wavelength입니다. Default는 280nm입니다...
- Wavelength Referencing : Reference파장을 설정하여 측정할 것인가를 결정합니다.
- Factor : Factor입력을 위해 5번을 선택하면 'Type in factor, Press Enter, Entry : _' 라는 메시지 가 제시됩니다. 여기에 Factor를 입력 후 [ENTER]를 누르면 Ratio에 곱할 Factor가 생성됩 니다.

3) Measure

Mode setup을 마치신 후 Measure[F2]하시면 모든 인자들이 고려되어 자동 측정됩니다.



- 4) Flow Chart of ABS Ratio Test/ Mode Setup
- 5. Simple Kinetics
- 1) Measurement Mode 초기화면



단일 파장에 대하여 정해진 시간 동안의 변화율을 측정하는 모드입니다.

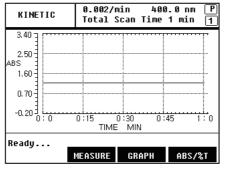
2) Mode Setup

| KINETIC | 0.001/min Total Scan 1 | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. Wavelengt 2. Total Sca 3. Interval | nn Time | 600.0 nm 3 Min 1 sec |
| Select numbe ESC key to r | r that you wa eturn | int to change |

- Wavelength : 측정하고자 하는 파장을 입력합니다. Default Wavelength는 600nm으로 설정되어 있습니다.
- Total Scan Time: 입력된 파장에서 SCAN하고자 하는 총 시간을 입력합니다. Default Duration Time은 3분입니다
- Interval Time : 총 측정 시간 내에서 측정할 시간 간격을 입력합니다. 단, Interval time은 Total Scan Time/241값보다 크거나 같은 값을 사용해야 합니다.

3) Measure

Mode Setup후, MEASURE[F2]를 눌러 측정을 시작합니다. 진행상황은 진행 시간에 따른 흡광도로 제시됩니다.

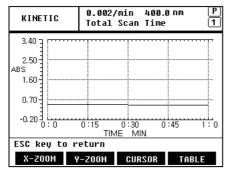


측정이 완료되면 좌측의 그림과 같이 MEASURE[F2], GRAPH[F3], ABS/%[F4]의 기능 이 형성됩니다.

• MEASURE [F2]

재 측정할 수 있습니다.

• GRAPH [F3]



X-ZOOM [F1]

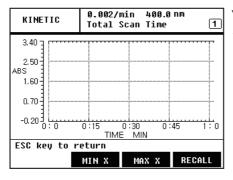
그래프를 상세하게 보기 위하여 원하는 파장의 범위를 지정할 수 있습니다.

이 모드에 의하여 변경된 그래프는 계속 유지됩니 다.

- MIN X [F2]: ZOOM하고자 하는 X축의 최소값을 입력

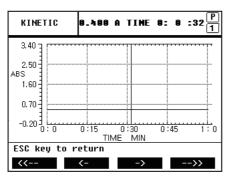
- MAX X [F3] : ZOOM하고자 하는 X축의 최대값을 입력

- RECALL [F4]: 그래프의 모양을 초기 상태로 복원



Y-ZOOM [F2]

그래프가 형성된 범위를 정밀하게 제시합니다.



CURSOR [F3]

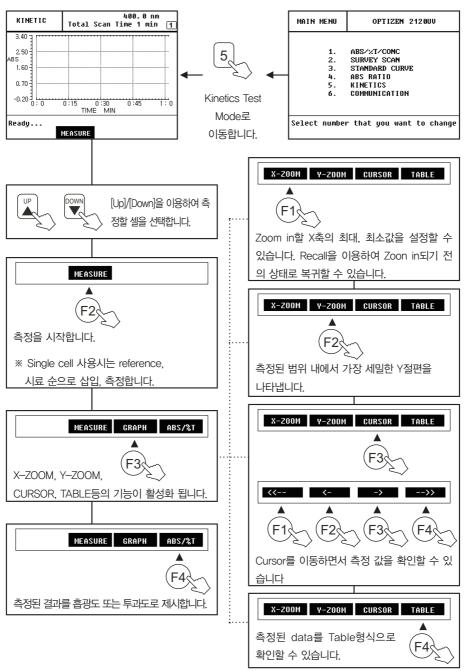
CURSOR를 이동하면서 해당 파장의 흡광도를 확 인합니다. 그래프의 각 파장의 흡광도나 %투과율을 순차적으로 검색하는 모드입니다. 화면 상단에 파장 과 흡광도 혹은 %투과율이 표시 됩니다. ⟨⟨-- [F1], --⟩⟩[F4]는 5step씩 이동하면서 시 간에 따른 흡광도를 표시하며, 〈- [F2], -〉[F3]는 1step씩 이동하면서 시간에 따른 흡광도를 표시하 여 줍니다.

| KINE | TIC | 0.001/m Total Sc | | | ım <u>P</u> 1 |
|--------|---------|---------------------|-----|------|------------------|
| No. | ABS | | %T | TI | ME |
| 1 | 1.03 | 5 9 | .22 | 0: 0 | : 0 |
| 2 | 1.03 | 3 9 | .27 | 0: 0 | : 2 |
| 3 | 1.03 | 3 9 | .27 | 0: 0 | : 5 |
| 4 | 1.03 | 5 9 | .23 | 0: 0 | : 7 |
| 5 | 1.03 | 59 | .21 | 0: 0 | :10 |
| 6 | 1.03 | 4 9 | .24 | 0: 0 | :12 |
| 7 | 1.03 | 4 9 | .25 | 0: 0 | 1:15 |
| 8 | 1.03 | 3 9 | .27 | 0: 0 | 1:17 |
| ESC ke | y to re | eturn | | | |

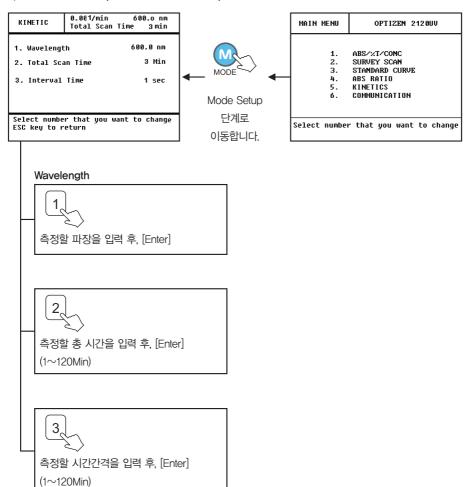
TABLE [F4]

시간에 따른 흡광도 및 투과도 데이터를 Table형식 으로 제시하여 줍니다.

4) Flow Chart of Simple Kinetics Measurement



5) Flow Chart of Simple Kinetics Mode Setup



6. Communication

Optizen

PC Interface Communication Mode

OptizenView(PC-Interface S/W)를 위한 모드입니다.

컴퓨터의 소프트웨어를 실행하기 전에 먼저 Optizen의 전원을 넣고 [6]를 눌러 통신모드로 전환합니다. 이 상태에서는 컴퓨터의 실행 명령에 의해서만 기기가 동작됩니다.

컴퓨터와 Optizen과의 연결을 끊고자 할 경우 [ESC]를 누르거나, 소프트웨어의 [Disconnect]를 클릭합 니다.

PartⅣ. 기술 지원 및 A/S

1. 기술 지원 및 A/S

Optizen을 사용하시는 도중에 설치 혹은 사용상의 문제가 발생할 경우 이 안내서를 먼저 참조하기 바랍 니다. 만약 그 후에도 문제가 해결되지 않을 경우 전화, 팩스, 이메일, 웹사이트등을 이용하여 연락해주 시면 신속히 문제를 해결해 드리겠습니다.

케이랩 주식회사

우편번호 : 305-150

대전광역시 유성구 테크노 2로 94-23

전화 : (042) 932-7586 팩스 : (042) 932-7589

기술관련 E-mail : service@klabkis.com

http://www.klabkis.com/